# Рентгенодифракционное исследование структуры нанопористого углерода, полученного из карбидных материалов

© Р.Н. Кютт, А.М. Данишевский, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев+

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия <sup>+</sup> Центральный научно-исследовательский институт материалов,

121014 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 23 декабря 2002 г. Принята к печати 27 декабря 2002 г.)

Методом рентгеновской дифракции изучена структура частиц нанопористого углерода, полученного из карбидов различных материалов (SiC, TiC, Mo<sub>2</sub>C и B<sub>4</sub>C) путем химического удаления карбидообразующих элементов. На измеренных дифрактограммах регистрируются рефлексы в области двойного угла отражения  $2\theta = 23-26^{\circ}$  и  $42-44^{\circ}$ . Анализ углового положения, полуширины и интенсивности этих пиков показал, что первый из них есть рефлекс от базисных плоскостей искаженных графитоподобных кристаллических фрагментов, а второй может быть обусловлен двумерной дифракцией ( $10\overline{1}$ ) от осколков графеновых плоскостей в остальной массе образца. Присутствие графитоподобных кристаллитов зависит от способа приготовления образца. Их размер колеблется в пределах 40–100 Å, а объемная доля составляет величину от 5 до 12% для разных образцов.

# 1. Введение

В последние годы открыто немало новых модификаций наноуглерода, обладающих уникальными свойствами. Их структура зависит прежде всего от исходного объекта и способа приготовления. Один из способов связан с получением наноуглеродного материала из карбидных соединений путем химического удаления карбидообразующих неуглеродных атомов [1,2]. В результате образуется нанопористая система с высоким (порядка 65% и выше) общим уровнем пористости. Структурные исследования такого объемного материала, выполненные методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, позволили установить достаточно высокую степень однородности нанопор (размером 0.8-2.5 нм в зависимости от исходного карбида) и наночастиц (1-3 нм), представляющих собой квазиаморфные образования с частичным отсутствием дальнего порядка [3,4]. Однако результаты этих исследований показали также наличие в изученных образцах более крупных частиц, размером 5-6 нм и более. Структура этих частиц может быть выявлена путем измерения и анализа дифракционных рентгеновских отражений. Этому вопросу и посвящена данная работа.

# 2. Методика измерений

Рентгеновская дифрактограмма от поликристаллических образцов, измеренная методом  $2\theta$ - или  $(\theta-2\theta)$ -сканирования, содержит все разрешенные рефлексы *hkl* фаз, присутствующих в исследуемом материале. Угловое положение пиков определяется соответствующим межплоскостным расстоянием. Полуширина пиков на дифрактограмме зависит от размеров зерна поликристалла. При возможной анизотропии размеров в разных направлениях полуширина рефлекса в шкале 20 равна

$$w(2\theta) = \lambda/\tau \cos\theta,\tag{1}$$

где  $\tau$  есть средний размер кристаллита в направлении дифракционного вектора,  $\lambda$  — длина волны.

Интегральная отражательная способность для поликристаллов равна

$$J = \frac{pzt}{2\pi x \sin(2\theta)} Q,$$
 (2)

где t — толщина образца, p — фактор повторяемости для отражающих плоскостей, z — высота щели на счетчике, x — расстояние от образца до детектора, Q — интегральная отражательная способность единицы объема,

$$Q = \frac{F^2 \lambda^3}{v^2 \sin(2\theta)} r_e^2 \tag{3}$$

(F — структурный фактор, v — объем элементарной ячейки,  $r_e = 2.818 \cdot 10^{-13}$  см — классический радиус электрона). С другой стороны, экспериментальная отражательная способность равна

$$R_i = A/I_0 R_s, \tag{4}$$

где A — площадь под дифракционным максимумом,  $I_0$  — интенсивность прошедшего сквозь образец прямого пучка,  $R_s$  — разрешающая способность приемной щели детектора. Отношение экспериментально найденной величины  $R_i$  к расчетной J равно объемной доле кристаллитов, дающих данный рефлекс (разумеется, при условии равномерно распределенных по ориентациям зерен).

#### 3. Приготовление образцов

В работе исследовались объемные образцы нанопористого углерода (НПУ), полученные из порошкообразных поликристаллических карбидов SiC, TiC, Mo<sub>2</sub>C и B<sub>4</sub>C.

Тип образца	Из SiC ( <i>B</i> )	Из ТіС (В)	Из $\operatorname{Mo}_2 \operatorname{C}(B)$	Из $B_4C(B)$	Графит	Пироуглерод (эксперимент)
$\frac{2 heta}{w}$	25.8 2.5	25.8 3.2	25.7 3.5	25.5 4.7	26.6	26.44 0.61

**Таблица 1.** Угловое положение и полуширина (в градусах) дифракционного пика в области 23–26°

**Таблица 2.** Угловое положение и полуширина (в градусах) дифракционного максимума в области 40-45°

Тип образца	Из	в B <sub>4</sub> C Из SiC (A)		Из SiC ( <i>B</i> )		Из ТіС	Из Мо <sub>2</sub> С	Графит (1010)	Графит (1011)	Алмаз (111)	
Номер	1	2	22	25	19	32					
20	43.7	44.4	43.4	43.5	43.1	43.4	43.3	43.3	42.3	44.5	44.2
w	4.1	4.6	3.7	3.2	2.5	4.5	4.7	3.6			

Два способа были использованы при приготовлении НПУ. По первому из них (обозначаемому в дальнейшем как тип В) поликристаллические карбидные порошки  $\alpha$ -SiC, TiC, Mo<sub>2</sub>C и B<sub>4</sub>C с размером зерна от 2 до 40 мкм прессовались в таблетки, в макропорах которых в результате высокотемпературного отжига в атмосфере метана синтезировался пироуглерод (ПУ), играющий роль связующего материала. Затем полученные образцы были обработаны в атмосфере хлора при температуре 900-950°С. В процессе химической реакции хлора с карбидами возникали газоообразные хлориды карбидообразующих металлов, которые удалялись из образцов. В итоге получались объемные углеродные образцы в виде шайб толщиной ~ 1 мм с высокой степенью общей пористости (до 65-70%) и нанопористости (до 35%). Доля ПУ в них не превышала, как правило, 10-12%. В образцах, полученных из порошков SiC по второму способу (тип А), из включений ПУ посредством высокотемпературного силицирования синтезировался β-SiC и только затем путем хлорирования удалялся кремний. Объем нанопор в них достигал 45-50% общего объема.

#### 4. Эксперимент

Рентгенодифракционные измерения проводились на двухкристальном дифрактометре с кристаллом — монохроматором из совершенного кристалла Ge (отражение (111)), что обеспечивает угловую расходимость падающего пучка 20 угл.сек. Приемная щель на счетчике 0.5 мм дает разрешение 0.16° по углу 2 $\theta$ . Рассеяние в интервале углов  $2\theta = 0-50^\circ$  измерялось в геометрии прохождения излучения через образец. Использовалась ( $\theta - 2\theta$ )-мода сканирования, дающая распределение интенсивности в плоскости рассеяния в направлении вектора рассеяния **S** = **k**<sub>1</sub> – **k**<sub>0</sub>, параллельного поверхности образца.

# 5. Результаты и их обсуждение

Рентгеновские дифрактограммы, измеренные для образцов НПУ, полученных из различных карбидов, приведены на рис. 1. Они не выявляют дифракционных рефлексов исходного карбидного материала. В области углов  $2\theta = 23 - 26^{\circ}$  и  $2\theta = 40 - 45^{\circ}$  наблюдаются размытые максимумы. Первый из них близок к рефлексу (0002) от базисных плоскостей графита. Угловая область локализации второго пика покрывает брэгговские углы рефлексов (1010) и (1011) графита (соответственно от перпендикулярных и наклонных к базисной плоскостей) и отражения (111) алмаза. Из общего вида дифрактограмм можно заключить, что в нанопористых образцах присутствуют фрагменты углеродной структуры с ближним порядком, близким к существующему в графите. Параметры пиков на дифрактограммах (угловые положения и полуширины) для некоторых образцов приведены в табл. 1 и 2.



**Рис.** 1. Дифрактограммы образцов нанопористого углерода, полученных из поликристаллов по типу B: из SiC (1), из Mo<sub>2</sub>C (2), из TiC (3) и из B<sub>4</sub>C (4).

Физика и техника полупроводников, 2003, том 37, вып. 7



**Рис. 2.** Дифрактограммы образцов нанопористого углерода, полученных из поликристаллов SiC по типу A(b) и типу B(c) и исходного образца SiC с пироуглеродом (PC) (a).

Как видно из табл. 1, 2, угловое положение максимумов немного меняется от образца к образцу, но в большинстве случаев эти изменения находятся в пределах погрешности измерений и не зависят от типа исходного материала. Отметим, что карбиды кремния, титана, молибдена и бора относятся к разным структурным типам. В то же время рефлексы рентгеновской дифракции в образцах, полученных из разных карбидных материалов, оказываются подобными друг другу.

Для большинства образцов рефлекс в области углов 23-26° заметно сдвинут в область меньших углов по сравнению с двойным брэгговским углом рефлекса (0002) графита  $(2\theta = 26.6^{\circ})$ . Это может быть следствием искажения графитовых плоскостей. Вероятно, фиксируемые кристаллиты имеют так называемую турбостратную структуру, которая характеризуется графитовыми плоскостями (0001), нерегулярно упакованными вдоль оси с и произвольно развернутыми вокруг нее. Такая структура встречается и в других углеродных композициях, при этом межплоскостное расстояние d (0002) находится в интервале 3.40–3.49 А для материалов, полученных в разных технологических условиях [5-7], что значительно больше соответствующего значения для графита d = 3.35 Å. Среднее положение максимума (0002) на дифрактограммах наших структур соответствует значению  $d = (3.46 \pm 0.03)$  Å, что укладывается в приведенные выше рамки. В некоторых случаях соответствующий пик имеет более сложную форму и его можно разложить на несколько максимумов. Возможно, в таких образцах имеются разные графитоподобные фрагменты с различной степенью искажений плоскостей (0001). Отметим также возможность других форм искажения графеновых плоскостей, например большого количества вакансий в них, что естественно предположить для высокопористого материала и что также должно вести к увеличению соответствующего межплоскостного расстояния.

Полуширина пиков изменяется в пределах от 1.3 до  $3.5^{\circ}$  для максимума в области  $26^{\circ}$  и от 2.5 до  $5.5^{\circ}$  для максимума в области  $40-44^{\circ}$ ; видно, что второй рефлекс заметно шире первого. Из выражения (1) для пика (0002) средние размеры графитоподобных кристаллитов получаются лежащими в пределах от 3.0 до 8.0 нм. Для образцов, полученных из ТіС и Mo<sub>2</sub>C, размеры кристаллитов получаются в среднем меньшими, чем для образцов из SiC.

Образцы, дифрактограммы которых приведены на рис. 1, были изготовлены по типу В. Для образцов типа А картина дифракции заметно меняется. На рис. 2 приведены дифрактограммы для образцов, полученных из поликристаллических порошков SiC двумя указанными способами. Видно, что для пластин типа А в области графитового рефлекса (0002) не регистрируется сколько-нибудь заметный максимум, вместо него наблюдается плавное увеличение интенсивности в области меньших углов, в интервале 18-23°. Математическая обработка позволяет выделить очень размытый пик с полушириной, большей 5°. В то же время измерения в области углов  $2\theta = 40 - 45^{\circ}$  показывают наличие отчетливого пика для всех образцов, полученных как по типу А, так и по типу В. Угловое положение максимума на этих кривых практически одинаково для всех образцов,  $\sim 43.5^{\circ}$ , а полуширина хоть и изменяется от образца к образцу, но не зависит от типа их получения.

Таким образом, в образцах, полученных по типу A, практически не существует сколько-нибудь протяженных фрагментов с графеновыми плоскостями, чем они коренным образом отличаются от образцов типа B. Отметим, что исчезновение графитового рефлекса (0002) имеет место и в некоторых других случаях, описанных ранее (в частности, для порошкообразных образцов нанопористого углерода, полученных из очень мелких порошков SiC [8]).

Различие в поведении двух пиков (в области углов  $23-26^{\circ}$  и  $42-45^{\circ}$ ) дает основание полагать, что они относятся к разным частицам. Более определенно об этом можно говорить на основе сравнения интенсивностей двух рефлексов. Если мы допускаем, что эти отражения есть дифракция от одних и тех же графитовых частиц, то для поликристаллических образцов отношение интегральных интенсивностей двух пиков (с учетом того, что второй максимум состоит из двух рефлексов (1010)

1.8

0.07

Тип образца	Из SiC ( <i>B</i> )	из SiC ( <i>B</i> )	Из Мо <sub>2</sub> С	Из ТіС	Из В4С
Номер	19	32			

1.3

0.091

2.0

0.053

**Таблица 3.** Отношение интегральных интенсивностей максимумов на дифрактограммах и объемная доля графитовых фрагментов (V), полученная из интегральной интенсивности рефлекса (0002)

и (1010)) должно быть равно

 $I(0002)/\{I(10\overline{1}0) + I(10\overline{1}1)\}\$ 

V из (0002)

$$I_1/I_2 = \frac{p_1 F_1^2 / \sin^2(2\theta_1)}{p_2 F_2^2 / \sin^2(2\theta_2) + p_3 F_3^2 / \sin^2(2\theta_3)}$$

где F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> и F<sub>3</sub> есть структурные факторы рефлексов (0002), (10 $\overline{1}0$ ) и (10 $\overline{1}1$ ) графита, а  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  и  $\theta_3$  их брэгговские углы. Структурные факторы графитовых рефлексов равны:  $F_1 = 52.4$ ,  $F_2 = 9.4$ ,  $F_3 = 15.7$ . С учетом факторов повторяемости интегральная интенсивность первого рефлекса должна быть больше, чем сумма интегральных интенсивностей двух других, в 4.1 раза. Это значение относится к идеальной кристаллической структуре графита. Для искаженных графитовых фрагментов, что имеет место в нашем случае, оно должно быть еще больше, так как рефлекс  $(10\overline{1}1)$ гораздо более чувствителен к любым искажениям графеновых плоскостей, чем непосредственное отражение от последних. Все экспериментальные значения этого отношения, приведенные в таблице, значительно меньше расчетного значения. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что максимумы в области 25° и в области 43° принадлежат разным частицам.

В таком случае пик, наблюдаемый в области 41-45°, может быть обусловлен двумерной дифракцией (10) от осколков графеновых плоскостей, составляющих основу квазиморфной части углеродного материала. На это указывает [9] характерная асимметрия указанного пика с более медленным спаданием интенсивности в области больших углов, наблюдающаяся для части образцов, полученных в основном из SiC и Mo<sub>2</sub>C. Конечным размером таких образований объясняется и смещение максимума интенсивности в сторону больших углов относительно бреэгговского угла (10)-рефлекса  $(2\theta = 42.3^{\circ})$ . Оценки среднего диаметра таких плоских фрагментов, сделанные по формулам, приведенным в [9], дают значения от 40 до 60 Å. Однако интегральная интенсивность пика в области 41-45° для большинства образцов оказалась больше, чем рассчитанная с помощью выражений, приведенных в работе [9] для двумерного рефлекса (10), даже при условии, что весь материальный объем образца состоит из таких образований. Кроме того, для ряда образцов, в частности, полученных из ТіС, соответствующий пик имеет симметричную форму. Это позволяет предполагать присутствие в исследованных образцах НПУ также других частиц, например, имеющих дальний порядок, близкий к существующему в алмазе, рефлекс (111) от которого также находится в этой области углов ( $2\theta = 44.2^{\circ}$ ). Такое предположение подтверждается данными рамановского рассеяния и фотоэлектронной спектроскопии, показавшими, что в подобных объектах возможно наличие алмазных  $sp^3$ -связей наряду с  $sp^2$ -связями, характерными для графита [10,11]. Дифракционный пик, наблюдаемый в области 40–45°, обусловлен, скорее всего, суммарным вкладом различных частиц.

0.9

0.05

1.5

0.10

Поскольку основная часть пика в области 40–45° не относится к графитоподобным фрагментам, говорить о размерах последних мы можем только исходя из анализа рефлекса (0002). Однако в этом случае мы получаем эффективный размер в направлении, нормальном к данным плоскостям, т.е. среднюю толщину стопки графеновых плоскостей. Поэтому наши дифракционные данные не позволяют сделать вывод о размерах графитоподобных кристаллитов в аксиальных направлениях.

Объемные доли графитоподобных частиц V, оцененные с использованием выражений (2)-(4) из интегральной интенсивности рефлекса (0002), приведены в табл. 3. Видно, что для большинства исследованных образцов эта величина составляет не более 10% общего объема. Она близка к объемному содержанию в них пироуглерода, вносимого при приготовлении в качестве связующего материала. Именно присутствие последнего в исходных (до хлорирования) пластинах является основным отличием образцов типа В от образцов типа А. На рис. 2, а представлена дифрактограмма такого исходного образца из порошка SiC, скрепленного ПУ. Наряду с рефлексами от SiC виден узкий "графитовый" пик от включений ПУ при  $2\theta = 26.44^{\circ}$ . После хлорирования исчезают рефлексы как исходного карбида, так и исходного ПУ. Отсюда следует, что при обработке в атмосфере хлора искажается (или разрушается) также объемная решетка ПУ, хотя его химическое взаимодействие с хлором при указанной температуре невелико. По-видимому, наблюдаемые широкие рефлексы графитоподобных кристаллитов в НПУ и есть результат такого преобразования. В таком случае отсутствие рефлекса (0002) на дифрактограммах образцов типа А вполне закономерно. Однако полностью связать образование графитоподобных зерен только с ПУ было бы неверно, так как они обнаруживаются, как было показано ранее, в образцах, полученных путем хлорирования из монокристаллов SiC, а также в порошковых образцах нанопористого углерода [8], приготовленных из порошков SiC.

Полученные результаты позволяют сделать некоторые предположения о кинетике образования нанопористого углерода в процессе химической обработки хлором. Наличие или отсутствие графитоподобных фрагментов, очевидно, зависит от особенностей протекания процесса хлорирования в различных исходных образцах. Главным фактором, влияющим на результат этого процесса, является скорость фронта реакции. Для образцов из относительно крупных исходных карбидных порошков, имеющих макропоры, через которые в процессе хлорирования свободно выходят газообразные продукты реакции, скорость преобразования карбидов в углерод довольно велика (к тому же в этом случае мала роль обратной реакции). Поэтому относительно крупные графитоподобные частицы не успевают сформироваться, и осуществляется быстрый переход материала преимущественно в квазиаморфную фазу, состоящую в основном из малых графеновых фрагментов. При использовании мелких порошков и значительной по объему доли пироуглеродных включений вследствие затрудненности выхода реакционных газов скорость фронта химической реакции при карбонизации карбидного образца оказывается существенно меньшей, и в этом случае имеется тенденция к образованию относительно крупных (10-15 нм) графитовых кластеров.

# 6. Заключение

Таким образом, в настоящей работе:

- измерены и проанализированы дифрактограммы образцов нанопористого углерода, полученного из карбидов различных материалов;
- изучена зависимость структуры от способа приготовления образцов, и показано, что в образцах, выращенных по типу *B*, присутствуют микрокристаллические фрагменты с графитоподобной структурой;
- оценены размеры и объемная доля этих кристаллических фрагментов и установлено, что последняя составляет малую долю от массы образцов; при этом показано, что основные различия в дифрактограммах образцов А и В связаны именно с включениями пироуглерода в образцах типа В, хотя и существенно модифицированными в процессе высокотемпературной реакции с хлором.

Работа выполнена при поддержке Российской программы "Фуллерены и атомные кластеры" и гранта INTAS 00-761.

# Список литературы

- Н.Ф. Федоров, Г.К. Ивахнюк, Д.Н. Гаврилов. ЖПХ, 55 (1), 272 (1981).
- [2] С.К. Гордеев, А.В. Вартанова. ЖПХ, 66 (7), 1080 (1994).

- [3] Р.Н. Кютт, Э.А. Сморгонская, А.М. Данишевский, С.К. Гордеев, А.В. Гречинская. ФТТ, 41 (5), 891 (1999).
- [4] Р.Н. Кютт, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев, А.В. Гречинская, А.М. Данишевский. ФТТ, 41 (8), 1484 (1999).
- [5] Y. Chen, J.E. Gerald, L.T. Chadderton, L. Chafton. Appl. Phys. Lett., 74 (19), 2782 (1999).
- [6] Y. Yu, E.G. Wang. Appl. Phys. Lett., 74 (20), 2948 (1999).
- [7] A.W. Moore, S.L. Strong, G.L. Doll et al. J. Appl. Phys., 65, 5109 (1993).
- [8] Э.А. Сморгонская, Р.Н. Кютт, А.М. Данишевский, С.К. Гордеев, А.В. Гречинская. ФТП, 35 (9), 690 (2001).
- [9] B.E. Warren. Phys. Rev., 59, 693 (1941).
- [10] Yu.G. Gogotsi, I.-D. Jeon, M.J.Mc Nallen. J. Mater. Chem., 7 (9), 1841 (1997).
- [11] А.М. Данишевский, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев, А.В. Гречинская. ФТТ, **43** (1), 132 (2000).

Редактор Л.В. Шаронова

# X-ray diffraction application in studying structure of nanoporous carbon obtained from carbide materials

*R.N. Kyutt, A.M. Danishevskii, E.A. Smorgonskaya, S.K. Gordeev*<sup>+</sup>

Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia <sup>+</sup> Central Research Institute for Materials, 121014 St. Petersburg, Russia